工业界第一款基于scatter/correct技术的

phoenix v|tome|x m

300kV/500W全能型X射线微焦点CT系统 适用干三维测量和无损分析等



涡轮叶片3D CT扫描



铝铸件缺陷自动分析

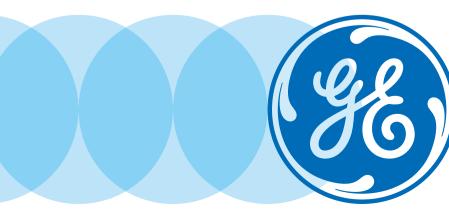


铝发动机缸盖3D测 量,实际量测结果与 CAD设计自动比对及 偏差分析

主要特征

- scatter|correct:相比于常规锥束微焦点CT, CT影像质 量显著提高
- 行业领先的300kV微焦点射线管, 高放大比, 可适于 高射线吸收率样品的检测分析
- 独特的双X射线管配置,集合高功率微米CT和高分辨 率纳米CT干一体
- 世界首款紧凑型300kV微米CT系统,细节分辨率<1μm
- 可实现精确量测的3D量测软件包, 系统设计完全参照 标准VDI2630
- 最大可检测直径500mm, 高度600mm的试件; 3D CT 最大扫描范围:直径290mm,高度400mm;承重可达 50Kg(110lbs)





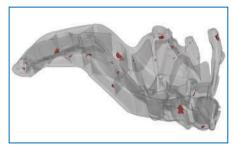


phoenix v|tome|x m

针对3D工业检测和科学分析的高端工具

phoenix v|tome|x m是世界首款配备了GE特有的300kV微焦点X射线管的紧凑型工业CT系统,适用于工业产品过程控制和科学研究等应用领域。该系统不仅可达到小于1微米的细节分辨率,而且针对高射线吸收率试件,配有工业领先的300kV微焦点射线管,可实现高放大比、高精度扫描。v|tome|x m采用GE独有的高动态范围GE DXR数字平板探测器及click&measure|CT自动检测功能,是工业检测和科学研究领域中最高效的3D分析工具之一。得益于独特的双X射线管设计,可以获得各种大小试件的高精度3D信息:从针对低射线吸收率试件的nanoCT®到高射线吸收率试件的高功率微米CT检测,例如涡轮叶片的检测。

工业无损3D检测

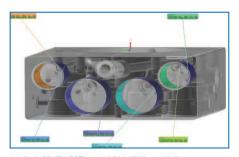


汽车控制手柄CT全自动3D孔隙分析

采用独特的高功率300kV射线管、针对快速CT扫描而设计的高动态范围探测器、高速体数据重建模块velo|CT及高度的自动化控制,v|tome|xm不仅可以满足实验室在科学研发和失效分析中高分辨率3D分析的要求,而且可进行3D产品质量控制。应用领域广阔,如轻金属铸件、电子装配、塑料模型以及涡轮叶片检测:

- 内部缺陷分析/3D气孔定量分析
- 装配状况检查
- 材料结构分析

高再现性的3D CT测量

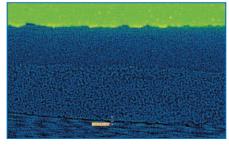


航空高等级铝阀体内部特征的3D量测

针对复杂试件隐藏的或不易接触到的表面进行定量分析时,相比于传统的接触式或光学三坐标测量仪(CMMs), 3D CT拥有极大的优势,例如用于工件的质量控制和快速的首件检测报告。采用了实现长期稳定性的最优化设计及配有专业的3D量测模块,phoenix v|tome|x m包含了为保证CT扫描的高精度、高再现性所具备的所有必要特征:

- 量测精度4+L/100微米, 参照标准VDI2630
- 实测结果与CAD偏差自动分析
- 尺寸测量/壁厚分析
- 逆向工程/工具补偿

拓展三维领域的科研



聚酰胺中碳纤维与铝板(绿色)焊接件的 nanoCT® 扫描

选配高分辨率180kV nanoCT®,全新phoenix v|tome|x m开创了科研领域的三维无损检测分析达到亚微米级一无需前期准备、试件切片、表面处理或真空预处理。针对生物医学、材料科学、复合材料、电子元器件及地质样本等可达到小于1微米的高精度CT扫描。

phoenix datos x CT 软件

全自动数据采集和体数据分析

采用datos|x,整个CT流程可全自动进行。一旦进行合适的编程设置,整个扫描和重建流程,以及3D缺陷识别或量测任务(如首件样品测试分析报告)均可自动执行。

精确、可靠和快速的CT结果

得益于phoenix datos|x CT软件,使用phoenix|x-ray CT系统进行3D量测和缺陷分析变得更加高效便捷。

- click&measure|CT: 全自动的数据采集与体数据处理,放入试件,开始CT扫描,检查结果
- 可再现的高精度3D量测和缺陷识别任务,只需短时间的操作培训即可实现
- 显著减少所需的操作时间,仅为原操作时间的1/5
- 多样、专心的CT模块使得操作更便捷,结果精确可靠

独特的scatter|correct技术

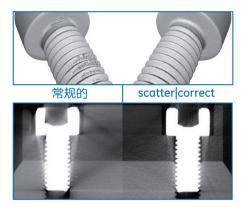
GE的突破性创新scatter|correct技术专门应用于工业微米CT v|tome|x m 系统。这项技术的优点自动消除CT数据的散射伪影。相比于常规锥束微米CT,CT影像质量改善显著。

phoenix v|tome|x m - 您的优势

- 得益于高达300 kV 的X射线和先进的、高质量的 scatter correct 模块选项,可大大减少CT伪影
- 基于VD2630标准的3D高精度测量和无损检测任务,只需短时培训即可实现
- 得益于高功率X射线管,高效、快速的平板探测器技术及高度自动化的软件设计,显著提高了3D检测的效率
- 特有的温度自稳定型和高动态响应的GE DXR数字平板探测器,极大提高了成像质量
- 系统所有的主要硬件、CT软件模块都采用了GE的专有技术,实现软硬件兼容性的最优化
- 采用 click & measure CT 功能,可有效缩短操作时间
- 得益于温度自稳定型的射线管、探测器和辐射安全屏蔽室,实现CT 扫描环境条件的长期稳定性



操作方便,界面友好的CT操作与分析



与常规锥束射线CT相比, CT结果改善明显



独有的300kV微焦点X射线管,可3D扫描更大尺寸或更大射线衰减率的试件

技术规格



| | phoenix v tome x s | phoenix v tome x m** |
|-----------------------------------|--|--|
| X射线管类型 | 开放式、高功率微焦点X射线定向管,封闭式水冷循环可选配附加的(开放式)高功率纳米焦点X射线透射管。 | 万 系统。 |
| 最大管电压/功率 | 240kV/320W | 300kV/500W,可替换为240kV/320W微焦点X射线管。 |
| | 可选配 180 kV / 15 W 纳米焦点射线管以实现双X射线管配置。通过按钮实现射线管之间的切换。 | |
| 几何放大比(3D) | 1.46X-100X,采用纳米焦点射线管可达200X | 射线源到探测器距离为800mm时:1.3X-100X(最小 样品直径2mm);采用纳米焦点射线管可达200X。 |
| 细节分辨力 | 可达<1微米(微焦点射线管);可选配<0.5微米(纳米焦点射线管) | |
| 最小体素 | 可达<2微米(微焦点射线管) | 可达<1微米(微焦点射线管) |
| | 可选配<1微米(纳米焦点射线管) | |
| 量测精度 | | 量测精度4+L/100 μm, 参照标准VDI 2630-1.3*/** |
| 探测器类型 (全面符合US ASTM E2597-07标准) | 温度自稳定型GE DXR数字平板探测器,像素尺寸200 um, 1000 × 1000个像素点,200 mm × 200 mm, 动态范围 > 10,000:1,支持2x虚拟放大。 可选配400mm×400mm的大尺寸DXR探测器,(无2x虚拟放大) | 可选配400mm×400mm的大尺寸DXR探测器, (无2x虚拟放大) |
| | 6轴高精度钢制机械系统 | 大理石基座,5轴高精度机械系统6轴带探测器平移 |
| 射线源到探测器距离 | 800 mm | 800 mm(固定的) |
| 最大样品直径和高度 | 3D 扫描最大样品尺寸: 直径 260 mm × 高度 420 mm | 360 mm × 600 mm; 限制移动范围时,样品最大可达500 mm × 600 mm; 3D 扫描最大样品尺寸 290 mm × 400 mm。 |
| 最大样品重量 | 最大承重可达10 kg(22 lbs.) | 高精度CT扫描时为20 kg(44 lbs.); 最大承重可达50 kg(110 lbs.) |
| 射线源到样件的距离 (微米射线管) | 7 mm - 545 mm | 射线源到探测器距离为800 mm时: 8 mm - 600 mm(最小样品直径2 mm) |
| 系统尺寸W × H × D | 2,170 mm \times 1,690 mm \times 1,500 mm (85.4" \times 66.5" \times 59") | 2,620 mm×2,060 mm×2,980 mm(103"×81"×117.3"), 不含操作台和高压发生器的D方向尺寸为1,570 mm(62") |
| 系统重量(无外包装) | 约2,900 kg / 6,400 lbs. | 约 7,800 kg / 17,200 lbs. (300 kV 配置) 约 6,250 kg / 13,700 lbs. (240 kV 配置温性 |
| 温度稳定性 | 封闭式水冷循环系统的射线管 温度自稳定型探测器 | 封闭式水冷循环系统的射线管 温度自稳定型屏蔽室 温度自稳定型探测器 |
| Scatter correct 硬件/软件校正模块(选配) | | 呈现出类似于2D扇束CT具有最小散射伪影的CT质量。 最大扫描直径:260mm,几何放大比:1.15×-100× |
| 2D检测模块(选配) | 二维检测用的倾斜和旋转硬件模块,可承载10 kg(22 lbs.) 2D 检测软件 | |
| 3D量测模块(选配) | 高精度直接测量系统,2 套校准工具,phoenix datos x CT软件包—"Metrology" | |
| nanoCT®模块(选配) | 180 kV / 15 W 高功率纳米焦点X射线管、气动轴承高精度旋转平台,金刚石窗口靶材 | |
| Click & measure CT 软件包 | 全自动CT处理程序链(选配) | 全自动CT处理程序链 |
| 软件 | phoenix datos x 3D计算机断层扫描数据采集和数据重建软件。依据如3D测量,失效分析或结构分析等等不同需要可配置不同的3D数据处理和分析软件 | |
| 辐射安全防护 | 辐射安全屏蔽室是全方位防护式屏蔽铅房,符合德国RöV,法国NFC 74 100和美国性能标准21CFR的相关标准要求进行设计和制造,无需进一步审核。对于设备的操作,须根据当地的相关法律法规申请相应的认证许可。 | |

- * 量测误差为在CT静态模式SD(TS)下进行球体距离的测量,量测方法依照VDI2630-1.3标准的要求。仅对phoenix v|tome|x m 量测版配置有效。
- ** phoenix v|tome|x m量测版配置仅适用于当前特定国家,更多信息依要求而定。

GE检测控制技术

GE检测控制技术业务是一个行业领先创新者,业务涉及传感测量,无损检测技术,状态监测,与自动化优化控制领域,帮客户实现精确、高效和安全。旗下产品广泛应用于航空航天、石油天然气、电力、运输、医疗等行业。它在25个国家拥有超过40家企业,隶属于GE石油天然气集团,为客户提供更环保,更智能,更高效的解决方案。



中国客服中心电话: 800 915 9966

www.ge-mcs.com/zh